Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003998

International filing date: 08 March 2005 (08.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-108608

Filing date: 01 April 2004 (01.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

10. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 4月 1日

出願番号 Application Number:

特願2004-108608

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

番号
The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad

under the Paris Convention, is

JP2004-108608

出 願 人

東洋通信機株式会社

Applicant(s):

特

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 4月21日







ページ: 1/E

特許願 【書類名】 03 - 207【整理番号】

特許庁長官殿 【あて先】

【発明者】

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号 【住所又は居所】 東洋通信機株式会社内

森田 孝夫 【氏名】

【発明者】

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号 【住所又は居所】 東洋通信機株式会社内

卓弥 大脇 【氏名】

【特許出願人】

000003104 【識別番号】

神奈川県川崎市幸区塚越三丁目484番地 【住所又は居所】

東洋通信機株式会社 【氏名又は名称】

吉川 英一 【代表者】

【手数料の表示】

053947 【予納台帳番号】 16,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

圧電基板と、該圧電基板上に形成されAI又はAlを主成分とする合金からなるIDT とを備え、励振波をSH波とした弾性表面波デバイスであって、

前記圧電基板は、回転Υカット水晶基板のカット角θを結晶Ζ軸より反時計方向に-5 9.9° $\leq \theta \leq -48$.9°の範囲に設定し、且つ、弾性表面波の伝搬方向を結晶X軸に 対し90° ±5° とした水晶平板であり、

励振する弾性表面波の波長を λ とした時、前記 I D T の波長で基準化した電極膜厚 H / λ を 0. 0 4 < H / λ < 0. 1 2 とすることを特徴とした弾性表面波デバイス。

【請求項2】

前記弾性表面波デバイスは、カット角 θ 及び電極膜厚 H / λ が、 $0.9613 \le -18$. $4.9.8 \times (H/\lambda)^{-2} + 1.2.6.2.9 \times (H/\lambda) - 0.0.1.9.2.5.5 \times \theta \leq 1.0.3.8.7$ を満足するように設定されていることを特徴とした請求項1に記載の弾性表面波デバイス

【請求項3】

圧電基板と、該圧電基板上に形成されAl又はAlを主成分とする合金からなるIDT とを備え、励振波をSH波とした弾性表面波デバイスであって、

前記圧電基板は、回転Yカット水晶基板のカット角 θ を結晶Z軸より反時計方向に-55. $7^{\circ} \leq \theta \leq -50$. 2° の範囲に設定し、且つ、弾性表面波の伝搬方向を結晶 X 軸に 対し90°±5°とした水晶平板であり、

励振する弾性表面波の波長をλとした時、前記IDTの波長で基準化した電極膜厚H/ λ を 0. 0 5 < H / λ < 0. 1 0 とすることを特徴とした弾性表面波デバイス。

【請求項4】

前記弾性表面波デバイスは、カット角 θ 及び電極膜厚 H / λ が、 $0.9845 \le -18$. $5\ 1\ 8 \times\ (H/\lambda)^{\ 2} + 1.2643 \times\ (H/\lambda) - 0.019277 \times \theta \le 1.0155$ を満足するように設定されていることを特徴とした請求項3に記載の弾性表面波デバイス

【請求項5】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板上にIDTを少なくとも1個配置した1ポー トの弾性表面波共振子であることを特徴とした請求項1乃至4のいずれかに記載の弾性表 面波デバイス。

【請求項6】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板の弾性表面波の伝搬方向に沿ってIDTを少 なくとも2個配置した2ポートの弾性表面波共振子であることを特徴とした請求項1乃至 4のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項7】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板の弾性表面波の伝搬方向に対して複数個の弾 性表面波共振子を平行に近接配置した横結合型多重モードフィルタであることを特徴とし た請求項1乃至4のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項8】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板の弾性表面波の伝搬方向に沿って複数個のI DTからなる2ポートの弾性表面波共振子を配置した縦結合型多重モードフィルタである ことを特徴とした請求項1乃至4のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項9】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板上に複数個の弾性表面波共振子を梯子状に接 続したラダー型弾性表面波フィルタであることを特徴とした請求項1乃至4のいずれかに 記載の弾性表面波デバイス。

【請求項10】 前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板上に弾性表面波を双方向に伝搬させるIDT を所定の間隔を空けて複数個配置したトランスバーサルSAWフィルタであることを特徴 とした請求項1乃至4のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項11】

前記弾性表面波デバイスは、前記圧電基板上に弾性表面波を一方向に伝搬させるIDT を少なくとも1つ配置したトランスバーサルSAWフィルタであることを特徴とした請求 項1乃至4のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項12】 前記弾性表面波デバイスは、弾性表面波センサであることを特徴とした請求項1乃至4 のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項13】 前記弾性表面波デバイスは、IDTの両側にグレーティング反射器を有することを特徴 とした請求項1乃至12のいずれかに記載の弾性表面波デバイス。

【請求項14】

請求項1乃至13のいずれかに記載の弾性表面波デバイスを用いたモジュール装置、又 は発振回路。

【書類名】明細書

【発明の名称】弾性表面波デバイス

【技術分野】

[0001]

本発明は、水晶基板を用いた弾性表面波デバイスにおいて、デバイスサイズを小型にし 、Q値を高め、周波数温度特性を改善した弾性表面波デバイスに関する。

【背景技術】

[0002]

近年、弾性表面波(Surface Acoustic Wave:以下、SAW)デバイスは移動体通信用 端末や車載用機器等の部品として幅広く利用され、小型であること、Q値が高いこと、周 波数安定性が優れていることが強く要求されている。

これらの要求を実現するSAWデバイスとして、STカット水晶基板を用いたSAWデ バイスがある。STカット水晶基板は結晶X軸を回転軸としてXZ面を結晶Z軸より反時 計方向に42.75°回転した面(XZ'面)を持つ水晶板のカット名であり、結晶X軸 方向に伝搬するレイリー波と呼ばれる (P+SV) 波であるSAW (以下、STカット水 晶SAWと称す)を利用する。STカット水晶SAWデバイスの用途は、発振素子として 用いられるSAW共振子や、移動体通信端末のRF段とIC間に配置されるIF用フィル タなど幅広く存在する。

STカット水晶SAWデバイスが小型でQ値の高いデバイスを実現できる理由として、 SAWの反射を効率良く利用できる点が挙げられる。以下、図10に示すSTカット水晶 SAW共振子を例に説明する。該STカット水晶SAW共振子は、STカット水晶基板1 01上にそれぞれ互いに間挿し合う複数本の電極指を有するくし形電極(以下、IDTと 称す)102を配置し、該IDT102の両側にSAWを反射する為のグレーティング反 射器103a、103bを配置した構造である。STカット水晶SAWは圧電基板の表面 に沿って伝搬する波であるので、グレーティング反射器 1 0 3 a 、 1 0 3 b により効率良 く反射され、SAWのエネルギーをIDT102内に十分閉じ込めることができるので、 小型で且つQ値の高いデバイスが得られる。

[0005]

更に、SAWデバイスを使用する上で重要な要素に周波数温度特性がある。上述のST カット水晶SAWにおいては、周波数温度特性の1次温度係数が零であり、その特性は2 次曲線で表され、頂点温度を使用温度範囲の中心に位置するように調整すると周波数変動 量が格段に小さくなるので周波数安定性に優れていることが一般的に知られている。

[0006]

しかしながら、前記STカット水晶SAWデバイスは、1次温度係数は零であるが、2 次温度係数は-0.034(ppm/\mathbb{C}^2)と比較的大きいので、使用温度範囲を拡大す ると周波数変動量が極端に大きくなってしまうという問題があった。

[0007]

前記問題を解決する手法として、Meirion Lewis, "Surface Skimming Bulk Wave, SSBW", IEEE Ultrasonics Symp. Proc.,pp.744~752 (1977)及び特公昭62-016050号に 開示されたSAWデバイスがある。このSAWデバイスは、図11に示すように回転Yカ ット水晶基板のカット角 heta を結晶 \mathbb{Z} 軸より反時計方向に -50° 回転した付近に設定し、 且つ、SAWの伝搬方向を結晶X軸に対して垂直方向(Z'軸方向)にしたことが特徴で ある。なお、前述のカット角をオイラー角で表示する場合は(0°, θ +90°, 90° $)=(0^\circ\,,\,4\,0^\circ\,,\,9\,0^\circ\,)$ となる。このSAWデバイスは、圧電基板の表面直下を伝 搬するSH波をIDTによって励起し、その振動エネルギーを電極直下に閉じ込めること を特徴としていて、周波数温度特性が3次曲線となり、使用温度範囲における周波数変動 量が極めて少なくなるので良好な周波数温度特性が得られる。

[0008]

しかしながら、前記SH波は基本的に基板内部に潜って進んでいく波である為、圧電基 板表面に沿って伝搬するSTカット水晶SAWと比較してグレーティング反射器によるS AWの反射効率が悪い。従って、小型で高QなSAWデバイスを実現し難いという問題が ある。また、前述の先行文献においてもSAWの反射を利用しない遅延線としての応用に ついては開示されているものの、SAWの反射を利用する手段は提案されておらず実用は 困難であると言われていた。

この問題を解決すべく、特公平01-034411号では、図12に示すように回転Y カット水晶基板のカット角 θ を-50 の付近に設定し、SAWの伝搬方向を結晶 X軸に対 し垂直方向(Z'軸方向)にした圧電基板111上に800±200対もの多対のIDT 112を形成することにより、グレーティング反射器を利用せず IDT112自体の反射 だけでSAWエネルギーを閉じ込め高Q化を図った所謂多対IDT型SAW共振子が開示 されている。

しかしながら、前記多対IDT型SAW共振子はグレーティング反射器を設けたSAW 共振子と比較して効率的なエネルギー閉じ込め効果が得られず、高いQ値を得るのに必要 なIDT対数が800±200対と非常に多くなってしまうので、STカット水晶SAW 共振子よりもデバイスサイズが大きくなってしまい、近年の小型化の要求に応えることが できないという問題があった。

また、前記特公平01-034411号に開示されているSAW共振子においては、I DTにて励振されたSAWの波長を λ とした時、電極膜厚を $2\%\lambda$ 以上、好ましくは4%λ以下にすることによりQ値を高めることができるとされており、共振周波数200MH zの場合、 $4\%\lambda$ 付近でQ値が飽和に達するが、その時のQ値は20000程度しか得ら れずSTカット水晶SAW共振子と比較してもほぼ同等のQ値しか得られない。この原因 として、膜厚が2%λ以上4%λ以下の範囲ではSAWが圧電基板表面に十分集まってい ないので反射が効率良く利用できないことが考えられる。

【特許文献1】特公昭62-016050号

【特許文献2】特公平01-034411号

【非特許文献 1】 Meirion Lewis, "Surface Skimming Bulk Wave, SSBW", IEEE Ultras onics Symp. Proc., pp. $744 \sim 752$ (1977)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

解決しようとする問題点は、圧電基板にSTカット水晶基板を用いると周波数温度特性 の 2 次温度係数が- 0 . 0 3 4 (p p m $/<math>\mathbb{C}$ 2) と大きいので実用上の周波数変動量が極 端に大きくなってしまう点であり、また特公平01-034411号に開示されているS AWデバイスの構造では、IDTの対数を非常に多くしなければならないのでデバイスサ イズが大型になってしまう点である。

【課題を解決するための手段】

[0013]

上記課題を解決するために本発明に係るSAWデバイスの請求項1に記載の発明は、 圧電基板と、該圧電基板上に形成されA1又はA1を主成分とする合金からなるIDT とを備え、励振波をSH波としたSAWデバイスであって、前記圧電基板は回転Yカット 水晶基板のカット角 θ を結晶 Z 軸より反時計方向に $-59.9^{\circ} \le \theta \le -48.9^{\circ}$ の範 囲に設定し、且つ、SAWの伝搬方向を結晶X軸に対し90°±5°とした水晶平板であ り、励振するSAWの波長をλとした時、前記IDTの波長で基準化した電極膜厚Η/λ を $0.04 < H/\lambda < 0.12$ としたことを特徴とする。

請求項 2 に記載の発明は、カット角 θ 及び電極膜厚 H/λ が、 $0.9613 \le -18.4$



98× $(H/\lambda)^2 + 1.2629$ × $(H/\lambda) - 0.019255$ × $\theta \le 1.0387$ を満足するように設定されていることを特徴とする。

[0015]

請求項3に記載の発明は、圧電基板と、該圧電基板上に形成されA1又はA1を主成分とする合金からなるIDTとを備え、励振波をSH波としたSAWデバイスであって、前記圧電基板は回転Yカット水晶基板のカット角 θ を結晶Z軸より反時計方向に-55.7 $^{\circ}$ $\leq \theta \leq -5$ 0.2 $^{\circ}$ の範囲に設定し、且つ、SAWの伝搬方向を結晶X軸に対し90 $^{\circ}$ ± 5 $^{\circ}$ とした水晶平板であり、励振するSAWの波長を λ とした時、前記IDTの波長で基準化した電極膜厚H $/\lambda$ を0.05
 SAWの次長を λ としたことを特徴とする。

[0016]

請求項4に記載の発明は、前記SAWデバイスは、カット角 θ 及び電極膜厚 H/λ が、0.9845 \leq -18.518 \times (H/λ) 2 +1.2643 \times (H/λ) -0.019277 \times θ \leq 1.0155 を満足するように設定されていることを特徴とする。

[0017]

請求項5乃至12に記載の発明は、前記SAWデバイスは、1ポートSAW共振子、2ポートSAW共振子、横結合型多重モードフィルタ、縦結合型多重モードフィルタ、ラダー型SAWフィルタ、SAWを双方向或いは一方向に伝搬させるIDTを配置したトランスバーサルSAWフィルタ、又はSAWセンサのいずれかであることを特徴とする。

[0018]

請求項13に記載の発明は、前記SAWデバイスはIDTの両側にグレーティング反射器を有することを特徴とする。

[0019]

請求項14に記載の発明は、請求項1乃至13のいずれかに記載のSAWデバイスを用いたモジュール装置、又は発振回路であることを特徴とする。

【発明の効果】

[0020]

本発明の請求項1及び3に記載のSAWデバイスは、カット角 θ が $-59.9° \le \theta \le -48.9°$ 、好ましくは $-55.7 \le \theta \le -50.2°$ の範囲にある回転Yカット水晶基板を用い、SAWの伝搬方向が結晶X軸に対して $90° \pm 5°$ として励振されるSH波を用い、IDTやグレーティング反射器の電極材料をAlまたはAlを主とした合金にて構成し、波長で基準化した電極膜 EH/λ を $0.04 < H/\lambda < 0.12$ 、好ましくは $0.05 < H/\lambda < 0.10$ とすることで、本来基板内部に潜って進んでいく波を基板表面に集中させてグレーティング反射器等によりSAWの反射を効率良く利用できるようにしたので、STカット水晶SAWデバイスと比較して小型でQ値が高く、且つ周波数安定性が優れたSAWデバイスを提供することができる。

[0.021]

請求項2及び4に記載の電極膜厚 H/λ 及びカット角 θ の条件を満たすことにより、頂点温度Tpを実用的な使用温度範囲内に設定することができる。

[0022]

請求項5乃至12のいずれかに記載の種々の方式のSAWデバイスを用いれば、小型でQ値が高く、且つ周波数安定性が優れたSAWデバイスを提供することができる。

[0023]

請求項13に記載のSAWデバイスは、IDTの両側にグレーティング反射器を配置してSAWのエネルギーを前記IDT内に十分閉じ込めることができるので、小型でQ値が高いSAWデバイスを提供することができる。

[0024]

請求項14に記載のモジュール装置、又は発振回路は、本発明のSAWデバイスを用いているので小型で高性能なモジュール装置、又は発振回路を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0025]

以下、本発明を図面に図示した実施の形態例に基づいて詳細に説明する。図1(a)は 本発明に係るSAW共振子の平面図を示しており、圧電基板1上に正電極指と負電極指と がそれぞれ互いに間挿し合うIDT2と、該IDT2の両側にSAWを反射する為のグレ ーティング反射器3a、3bとを配置する。そして、前記IDT2の入出力パッド4a、 4 bとパッケージ6の入出力用端子とを金属ワイヤ5 a、5 bにより電気的に導通し、パ ッケージ6の開口部を蓋(リッド)で気密封止する。圧電基板1は、図12に示すように 回転Yカット水晶基板のカット角 θ を結晶Z軸より反時計方向に-50°回転した付近に 設定し、SAWの伝搬方向を結晶X軸に対しほぼ垂直方向(90°±5°)にした水晶平 板であって、励振するSAWはSH波である。なお、IDT2及びグレーティング反射器 3a、3bの電極材料はAl YはAl E主成分とする合金である。また、図1(b)はIDT2の断面図を示しており、本実施例においてはIDT2上を励振するSAWの波長を λ とした時に電極膜厚を波長で基準化した値 H/λ で表す。

[0026]

本発明においては、従来の欠点を鑑みて電極膜厚Η/λを従来より大きく設定すること で、SAWを圧電基板表面に集中させて、グレーティング反射器によりSAWの反射を効 率良く利用できるようにし、少ないIDT対数やグレーティング反射器本数でもSAWエ ネルギーをIDT内に閉じ込めるようにしてデバイスサイズの小型化を図った。

[0027]

一般的にSAW共振子における最適設計とは、周波数温度特性が優れており、Qが高く 且つ容量比 γ の小さいもの、即ちfigure of merit(Q $/\gamma$)が大きいことが重要である 。ここで、本発明のSAW共振子の諸特性について調べた。図2は、図1に示すSAW共 振子において、圧電基板1に−51。回転Yカット90。X伝搬水晶基板(オイラー角表 示では(0°,39°,90°))を用い、共振周波数を315MHz、電極膜厚H/λを 0.06、IDT2の対数を100対、グレーティング反射器3a、3bの本数を各々1 00本とした場合の共振子の諸特性を表している。図2(a)にQ値、figure of merit 、 2 次温度係数を、図 2 (b) に周波数温度特性を実際の試作結果に基づき示している。 また、比較の為に、圧電基板のサイズを同じにしたSTカット水晶SAW共振子の諸特性 を従来品として併記した。

[0028]

図2より本発明のSAW共振子と従来のSTカット水晶SAW共振子とを比較すると、 Q値が1.8倍強、figure of meritが約2倍と大きい値が得られている。また、周波数 温度特性については、頂点温度Tpは約+25℃が得られ、温度による周波数変動量は従 来の約0.6倍程度に小さくなるという非常に優れた効果が確認された。

更に、本発明のSAW共振子はSTカット水晶SAW共振子よりも良好なQ値を保ちな がら圧電基板のサイズを小型化できる。これは、本発明のSAW共振子の電極膜厚Η/λ の増加に対するIDT又はグレーティング反射器でのSAWの反射量の増加分が、STカ ット水晶SAW共振子と比較して著しく大きいことに起因する。即ち、本発明のSAW共 振子は電極膜厚Η/λを大きくすることで、STカット水晶SAW共振子よりも少ないΙ DT対数又はグレーティング反射器本数で高いQ値を実現可能である。

[0030]

図 3 は本発明のS A W共振子における電極膜厚H / λ と Q 値の関係を示したものであり 、共振子設計条件は前述と同等である。同図より、 $0.04 < H/\lambda < 0.12$ の範囲に おいてSTカット水晶SAW共振子のQ値(=15000)を上回る値が得られることが 分かる。更に、 $0.05 < H/\lambda < 0.10$ の範囲に設定することにより20000以上 もの高いQ値が得られる。

また、特公平01-034411号にある多対IDT型SAW共振子と本発明のSAW 共振子のQ値を比較すると、特公平01-034411号で得られているQ値は共振周波 数が207.561 (MHz) における値であり、これを本実施例で適用している共振周 波数315(MHz)に変換するとQ値は15000程度となり、STカット水晶SAW 共振子とほぼ同等である。また、共振子のサイズを比較すると、特公平01-03441 1号の多対IDT型SAW共振子は800±200対もの対数が必要なのに対し、本発明 ではIDTとグレーティング反射器の両方で200対分の大きさで十分であるので格段に 小型化できる。従って、電極膜厚を $0.04 < H/\lambda < 0.12$ の範囲に設定し、グレー ティング反射器を設けて効率良くSAWを反射することで、特公平01-034411号 に開示されている多対IDT型SAW共振子よりも小型で且つQ値が高いSAWデバイス を実現できる。

[0032]

次に、図4は本発明のSAW共振子における電極膜厚H/λと2次温度係数の関係を示 したものであり、共振子設計条件は前述と同等である。同図より、高いQ値が得られる 0 . 04<H/λ<0.12の範囲においてSTカット水晶SAW共振子の2次温度係数-0.034 (ppm/ \mathbb{C}^2) よりも良好な値が得られることが分かる。

[0033]

以上より、電極膜厚H/ λ を 0.0 4 < H/ λ < 0.1 2 の範囲に設定することで、S T カット水晶SAWデバイス及び特公平01-034411号に開示されているSAWデバ イスよりも小型でQ値が高く、且つ周波数安定性に優れたSAWデバイスを提供できる。

[0034]

また、これまでカット角 θ を-51°とした場合についてのみ示してきたが、本発明の SAW 共振子においてはカット角 θ を変えても膜厚依存性は大きく変化せず、 $-\,\mathsf{5}\,\,\mathsf{1}\,^\circ$ か ら数度ずれたカット角においても電極膜厚を 0.0 4 < H / λ < 0.1 2 の範囲に設定する ことで、良好なQ値と2次温度係数が得られる。

[0035]

ところで、本発明のSAW共振子は、非常に広い温度範囲では3次的な温度特性となる が、特定の狭い温度範囲では2次特性と見なすことができ、その頂点温度Tpは電極膜厚 やカット角によって変化する。従って、いくら周波数温度特性が優れていても頂点温度T pが使用温度範囲外となってしまうと周波数安定性は著しく劣化してしまうので、実用的 な使用温度範囲(−50℃~+125℃)において優れた周波数安定性を実現するには、 2次温度係数だけでなく頂点温度Tpについても詳細に検討する必要がある。

図 5 (a)は、本発明の S A W 共振子においてカット角 θ を θ を θ を θ とした時の電 [0036] 極膜厚Η/λと頂点温度Tpの関係を示している。同図から明らかなように、電極膜厚Η /λを大きくすると頂点温度Tpは下がり、電極膜厚H/λと頂点温度Tpの関係は次の 近似式で表わされる。

 $Tp(H/\lambda) = -41825 \times (H/\lambda)^2 + 2855.4 \times (H/\lambda) - 26.42 \cdot \cdot \cdot (1)$

また、-50° 近傍のカット角においても切片を除けばおおよそ(1)式が適用できる。

[0037]

また、図 5 (b) は、本発明のSAW共振子において電極膜厚 H/λ を0.06とした 時のカット角 θ と頂点温度 $\mathrm{T}\,\mathrm{p}$ の関係を示している。同図から明らかなように、カット角 heta の絶対値を小さくすると頂点温度 $\mathrm{T}\;\mathrm{p}\;\mathrm{tir}$ がり、カット角 heta と頂点温度 $\mathrm{T}\;\mathrm{p}\;\mathrm{o}$ 関係は次 の近似式で表わされる。

 $Tp(\theta) = -43.5372 \times \theta - 2197.14 \cdot \cdot \cdot (2)$

式 (1) 及び式 (2) から電極膜厚 H/λ を0.04< H/λ <0.12とした時に頂 点温度Tpを実用的な使用温度範囲(-50~+125C)に設定するには、カット角 θ を $-59.9° \le \theta \le -48.9°$ の範囲に設定すれば良いことが分かる。

また、電極膜厚 H/λ とカット角 θ の双方を考慮する場合、頂点温度 T p は式(1)及 び式(2)から次の近似式で表わされる。

 $\mathrm{Tp}\left(\mathrm{H}/\,\lambda\;,\;\theta\;\right) = \mathrm{Tp}\left(\mathrm{H}/\,\lambda\;\right) + \mathrm{Tp}\left(\;\theta\;\right) = -41825\times\left(\mathrm{H}/\,\lambda\;\right)^{\;2} \; + 2855.4\times\left(\mathrm{H}/\,\lambda\;\right) - 43.5372\times\;\theta\; - 222$

 $3.56 \cdot \cdot \cdot (3)$

式(3)より、頂点温度Tpを使用温度範囲(-50~+125℃)に設定するには、次式で表される範囲に電極膜厚H/λ及びカット角θを設定すれば良い。
0.9613≤-18.498×(H/λ)²+1.2629×(H/λ)-0.019255×θ≤1.0387 ・・・(4)

[0040]

このように、本発明ではカット角 θ が-59.9° $\leq \theta \leq$ -48.9° の範囲にある回転 Yカット水晶基板を用い、SAWの伝搬方向がX軸に対してほぼ垂直方向として励振される SH波を用い、IDTやグレーティング反射器の電極材料をA1またはA1を主とした合金にて構成し、その電極膜厚H $/\lambda$ を0.04<H $/\lambda$ <0.12とすることで、STカット水晶 SAWデバイスより小型で、且つQ値が大きく、且つ周波数安定性の優れている SAWデバイスを実現できる。

[0041]

ここで、より最適な条件について検討すると、電極膜厚H/ λ は図2よりQ値が2000以上得られる0.05<H/ λ <0.10の範囲に設定するのが好ましい。また、頂点温度Tpをより実用的な使用温度範囲(0°~+70°)に設定する為には、カット角 θ は-55.7° $\leq \theta \leq$ -50.2°の範囲に設定するのが好ましく、更には、式(3)より得られる次式の範囲にカット角 θ 及び電極膜厚H/ λ を設定するのが好ましい。0.9845 \leq -18.518×(H/ λ) 2 +1.2643×(H/ λ)-0.019277× $\theta \leq$ 1.0155 ・・・(5)

[0042]

これまで、図1に示すような1ポートのSAW共振子についてのみ言及してきたが、それ以外のSAWデバイスにおいても本発明を適用できる。以下、種々のSAWデバイスの構造について説明する。

[0043]

図6は圧電基板31上にSAWの伝搬方向に沿ってIDT32、33を配置し、その両側にグレーティング反射器34a、34bを配置した2ポートSAW共振子を示しており、1ポートSAW共振子と同じく高いQ値を実現できる。

[0044]

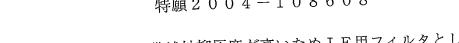
図7は、共振子フィルタの1つの方式としてSAW共振子の音響結合を利用した2重モードSAW (DMS)フィルタを示しており、(a)は圧電基板41上にSAW共振子42を伝搬方向に対して平行に近接配置した横結合型DMSフィルタ、(b)は圧電基板51上にIDT52からなるSAW共振子をSAWの伝搬方向に沿って配置した2ポートの縦結合型DMSフィルタである。前記横結合型DMSフィルタは伝搬方向に対し垂直方向の音響結合を利用し、前記縦結合型DMSフィルタは伝搬方向に対し水平方向の音響結合を利用している。これらDMSフィルタは平坦な通過帯域と良好な帯域外抑圧度が得られる特徴がある。なお、前記縦結合型DMSフィルタは、通過域近傍を高減衰にするためにSAW共振子を接続する場合がある。また、更に高次のモードを利用した多重モードSAWフィルタや、伝搬方向に対し垂直方向と水平方向の双方で音響結合させた多重モードSAWフィルタにも応用できる。

[0045]

図8は、共振子フィルタの別の方式として、圧電基板61上に複数の1ポートSAW共振子62を直列、並列、直列と梯子(ラダー)状に配置してフィルタを構成したラダー型SAWフィルタを示している。ラダー型SAWフィルタは前記DMSフィルタと比較して通過域近傍の減衰傾度が急峻なフィルタ特性が得られる。

[0046]

図9は、トランスバーサルSAWフィルタを示しており、(a)は圧電基板71上にSAWの伝搬方向に沿って入力用IDT72と出力用IDT73を所定の間隙をあけて配置したトランスバーサルSAWフィルタである。なお、前記IDT72、73は双方向にSAWを伝搬させる。また、入出力端子間の直達波の影響を防ぐためにシールド電極74を設けたり、基板端面からの不要な反射波を抑圧するために圧電基板71の両端に吸音材75を塗布する場合がある。トランスバーサルSAWフィルタは、振幅特性と位相特性を別



々に設計可能であり、帯域外抑圧度が高いためIF用フィルタとして多用されている。

前記トランスバーサルSAWフィルタにおいて、SAWは伝搬方向に沿って左右に等し く伝搬するためフィルタの挿入損失が大きくなってしまうという問題がある。この問題を 解決する手法として、図9 (b) に示すように電極指配列や電極指幅を変化させることに よりSAWの励振及び反射に重み付けを施してSAWの励振を一方向性にした所謂単相一 方向性電極(Single Phase Uni-Directional Transducer:SPUDT)82、83を配 置したトランスバーサルSAWフィルタがある。SAWの励振が一方向性となるので低損 失なフィルタ特性が得られる。また、他の構造として、IDTの励振電極間にグレーティ ング反射器を配置した所謂反射バンク型トランスバーサルSAWフィルタ等がある。

以上の種々のSAWデバイスにおいて、圧電基板に回転Yカット水晶基板のカット角hetaを結晶 Z軸より反時計方向に $-59.9^\circ \le \theta \le -48.9^\circ$ 、好ましくは -55.7° ≤ θ ≤-50.2°の範囲に設定し、弾性表面波の伝搬方向を結晶X軸に対し90°±5 ° した水晶平板を用い、電極膜厚H/λを0.04<H/λ<0.12、好ましくは0. $0.5 < \mathrm{H}/\lambda < 0.10$ の範囲に設定すれば、本発明と同様な効果が得られることは明ら かである。

また、上述のSAWデバイスにおいて、IDTやグレーティング反射器上にSiО2等 の保護膜やAlを陽極酸化した保護膜等を形成したり、Al電極の上部あるいは下部に密 着層あるいは耐電力向上等の目的で別の金属薄膜を形成した場合においても、本発明と同 様の効果を得られることは明らかである。また、センサ装置やモジュール装置、発振回路 等に本発明のSAWデバイスが適用できることは言うまでもない。また、電圧制御SAW 発振器(VCSO)等に本発明のSAWデバイスを用いれば、容量比 γ を小さくできるの で周波数可変幅を大きくとれる。

また、本発明のSAWデバイスは、図1に示すようなSAWチップとパッケージをワイ ヤボンディングした構造以外でも良く、SAWチップの電極パッドとパッケージの端子と を金属バンプで接続したフリップチップボンディング(FCB)構造や、配線基板上にS AWチップをフリップチップボンディングしSAWチップの周囲を樹脂封止したCSP(Chip Size Package) 構造、或いは、SAWチップ上に金属膜や樹脂層を形成することに よりパッケージや配線基板を不要としたWLCSP(Wafer Level Chip Size Package) 構造等にしても良い。更には、水晶デバイスを水晶又はガラス基板で挟んで積層封止した AQP(All Quartz Package)構造としても良い。前記AQP構造は、水晶又はガラス基 板で挟んだだけの構造であるのでパッケージが不要で薄型化が可能であり、低融点ガラス 封止や直接接合とすれば接着剤によるアウトガスが少なくなりエージング特性に優れた効 果を奏する。

【図面の簡単な説明】

[0051]

【図1】本発明に係るSAW共振子を説明する図であり、(a)は平面図、(b)は IDTの断面図である。

【図2】本発明に係るSAW共振子と従来品の比較を示したものであり、(a)はQ 値及びFigure of merit及び2次温度係数の比較、(b)は周波数温度特性の比較で ある。

【図3】本発明に係るSAW共振子の電極膜厚H/ҳとQ値との関係を示す。

【図4】本発明に係るSAW共振子の電極膜厚H/λと2次温度係数との関係を示す

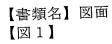
【図5】本発明に係るSAW共振子の電極膜厚H/λ及びカット角θと頂点温度Tp との関係を示す。

【図6】本発明に係る2ポートSAW共振子を説明する図である。

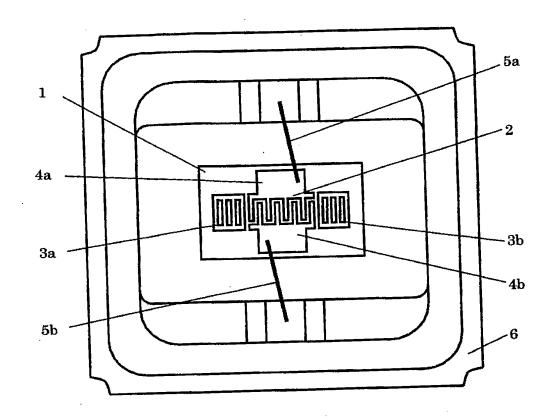
- 【図7】本発明に係るDMSフィルタを説明する図であり、(a)に横結合型DMS フィルタ、(b)に縦結合型DMSフィルタを示す。
- 【図8】本発明に係るラダー型SAWフィルタを説明する図である。
- 【図9】本発明に係るトランスバーサルSAWフィルタを説明する図であり、(a) に双方向にSAWを励振させるIDTを配置したトランスバーサルSAWフィルタ、 (b) に一方向にSAWを励振させるIDTを配置したトランスバーサルSAWフィ ルタを示す。
 - 【図10】従来のSTカット水晶SAW共振子を説明する図である。
 - 【図11】-50°回転Yカット90°X伝搬水晶基板を説明する図である。
 - 【図12】従来の多対IDT型SAW共振子を説明する図である。

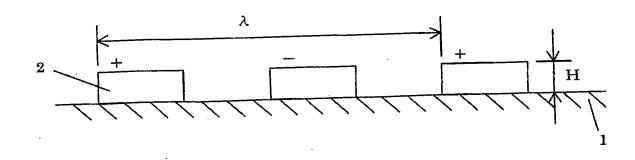
【符号の説明】

- [0052]
- 1 圧電基板
- 2 IDT
- 3 a、3 b グレーティング反射器
- 4 a、4 b 入出力用パッド
- 5 a 、5 b 金属ワイヤ
- 6 パッケージ
- 31 圧電基板
- 32,33 IDT
- 34a、34b グレーティング反射器
- 41 圧電基板
- 42 SAW共振子
- 51 圧電基板
- 52 IDT
- 61 圧電基板
- 6 2 1ポートSAW共振子
- 71 圧電基板
- 72 入力用IDT
- 73 出力用IDT
- 74 シールド電極
- 7 5 吸音材
- 82、83 一方向性電極





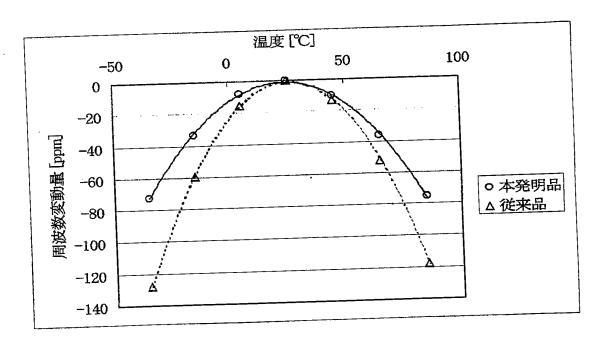




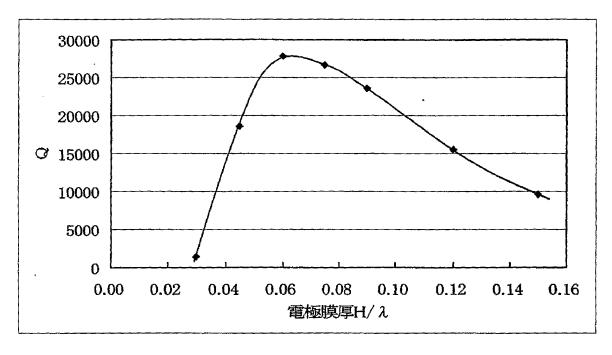
【図2】

(a)

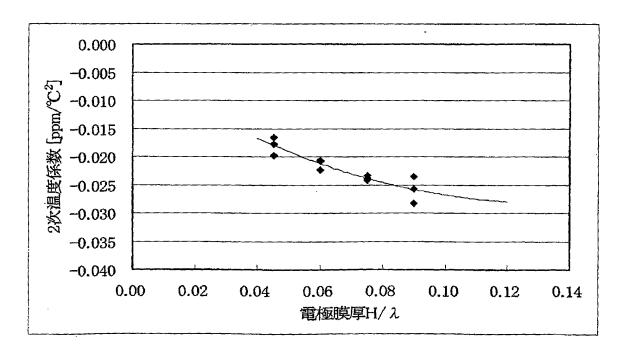
	本発明品	従来品 (STカット水晶)	単位
Q値	27500	15000	
Figure of merit	21. 2	10. 7	
2次温度係数	-0.020	-0. 034	ppm∕°C²



【図3】

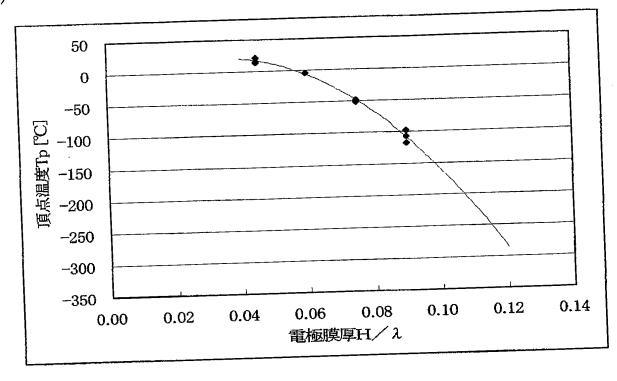


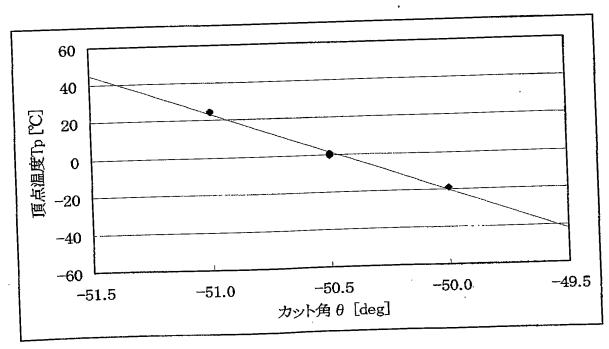
【図4】



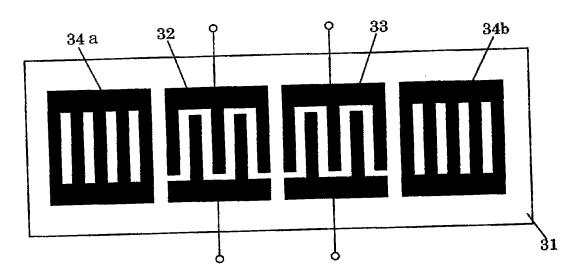
【図5】

(a)



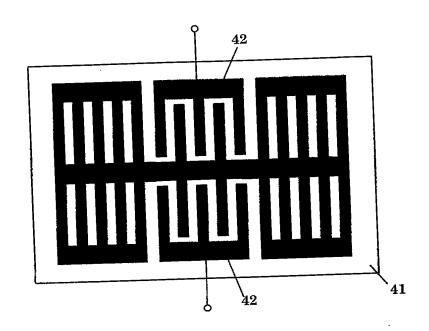


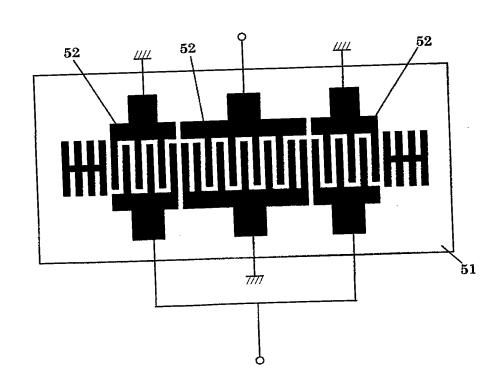
【図6】



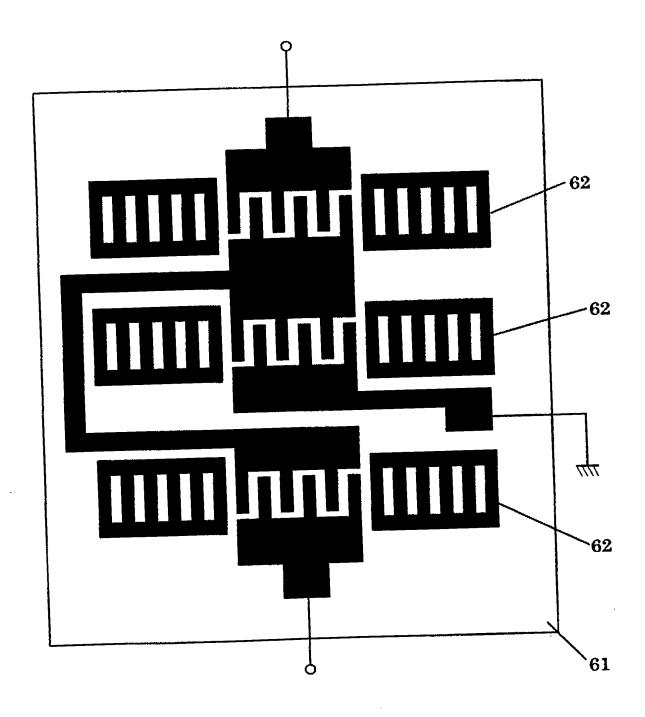
【図7】

(a)



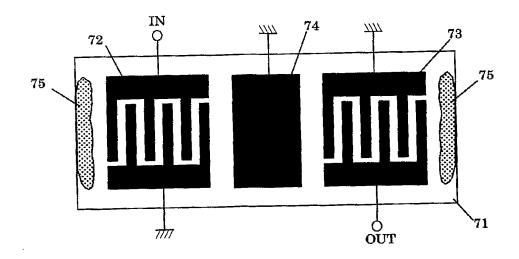


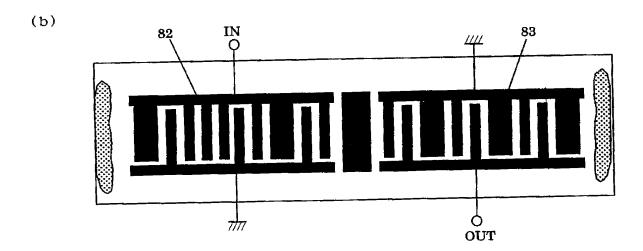
【図8】



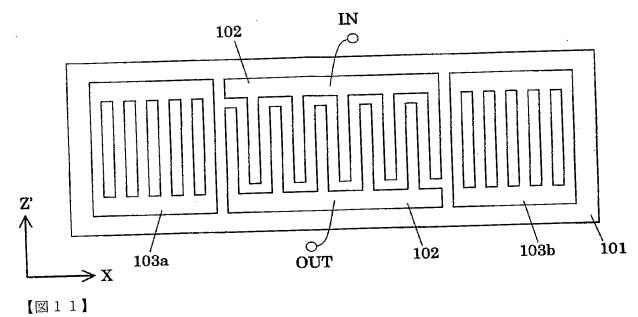


(a)

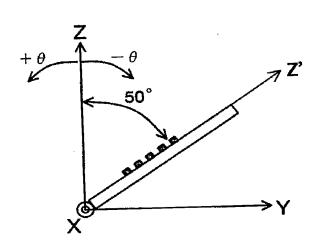


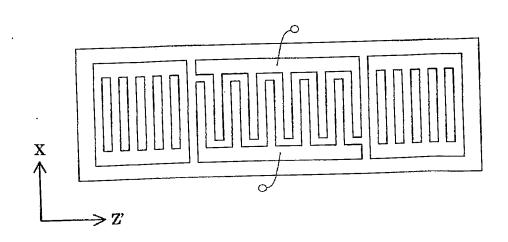


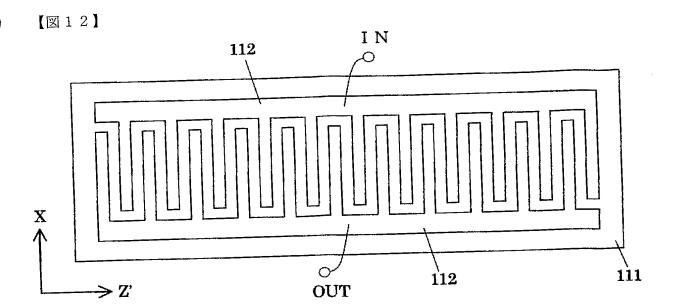
【図10】

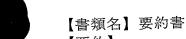


(a)









【課題】水晶基板を用いたSAWデバイスにおいて、従来構造よりデバイスサイズが小型で、Q値が高く、周波数温度特性に優れたSAWデバイスを提供する。

【解決手段】圧電基板 1 上に、それぞれ互いに間挿し合う複数本の電極指からなる I D T 2 と、該 I D T 2 の両側にグレーティング反射器 3 a、 3 b を配置する。前記圧電基板 1 は、回転 Y カット水晶基板のカット角 θ を結晶 Z 軸より反時計方向に-5 9 。 9 。 θ \leq は、回転 Y カット水晶基板のカット角 θ を結晶 Z 軸より反時計方向に-5 9 。 θ e 公範囲に設定し、且つ、弾性表面波の伝搬方向を結晶 θ e 知に対し θ e θ e にした水晶平板であり、励振する弾性表面波は θ e θ e 化した水晶平板であり、励振する弾性表面波は θ e θ e 化した水晶平板であり、励振する弾性表面波は θ e θ

【選択図】 図1

認定 · 付加情報

特許出願の番号

特願2004-108608

受付番号

5 0 4 0 0 5 5 0 6 9 1

書類名

特許願

担当官

第八担当上席

0097

作成日

平成16年 4月 2日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 4月 1日

特願200 - 108608

出願人履歷情報

識別番号

[000000

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

2002年 6月28日

住所変更

神奈川県川崎市幸区塚越三丁目484番地

東洋通信機株式会社